NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION

SEARCH REPORT TUTKIMUSRAPORTTI

PATENTTI- JA REKISTEP

Patentti- ja innovaatiolinja TENTS AND INNOVATION

PATENTTIHAKEMUS NRO

LUOKITUS

CLASSIFICATION

20020624

J.

B01J 21/06, C01G 23/053

PATENT

APPLICATION NO.

TUTKITTU AINEISTO

SEARCHED MATERIAL

Patenttijulkaisukokoelma (FI), tutkitut luokat COLLECTION OF PATENT PUBLICATIONS (FI), CLASSES SEARCHED B01J, C01G

Tiedonhaut ja muu aineisto

INFORUATION RETRIEVALS AND OTHER MATERIAL

EPO Documentation, EPO; World Patents Index, Derwent

VIITEJULKAI Kategoria*) LATELOTY	Julkaisun tunnistetiedot 1 DENTFICATION DATA	OF THE	Koskee Z.E. vaatimuksia
A A	JP 2002-029750 A (C01G 23/08)	PUDLICATION	
			·

Y Patentoitavuuden kannalta merkittävä julkaisu, kun otetaan huomioon tämä

A Yleistä tekniikan tasoa edustava julkaisu, ei kuitenkaan patentoitavuuden este

EXAMINER

Pertti Helke

ja yksi tai useampi samaan kategoriaan kuuluva julkaisu

Tutkija

DATE

25.11.2002

Päiväys

PATENTTI- JA REKISTE ALLITUS Patentti- ja innovaatiolinja



PATENTTIHAKEMUS NRO	LUOKITUS
20020624	B01J 21/06, C01G 23/053

TUTKITTU AINEISTO	
Patenttijulkaisukokoelma (FI), tutkitut luokat	
B01J, C01G	
· ·	
Tiedonhaut ja muu aineisto	
EPO Documentation, EPO; World Patents Index, Derwent	

VIITEJULKAISUT Koskee			
Kategoria*)	Julkaisun tunnistetiedot	vaatimuksia	
A	JP 2002-029750 A (C01G 23/08)		

- *) X Patentoitavuuden kannalta merkittävä julkaisu yksinään tarkasteltuna
 - Y Patentoitavuuden kannalta merkittävä julkaisu, kun otetaan huomioon tämä ja yksi tai useampi samaan kategoriaan kuuluva julkaisu
 - A Yleistä tekniikan tasoa edustava julkaisu, ei kuitenkaan patentoitavuuden este

	Päiväys	25.11.2002	Tutkija Pertti Helke

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出顧公開番号 特開2002-29750

(P2002-29750A)

(43)公開日 平成14年1月29日(2002.1.29)

(51) Int.CL'	級別配号	FI		7	-73-ド(参考)
C01G	23/08	C01G	23/08		4C080
A61L	9/00	A61L	9/00	С	4G047
B01J	35/02	B01J	35/02	J	4G069
C01G	23/00	C01G	23/00	A	

審査請求 末請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出顧番号 特顧2000-211003(P2000-211003) (71)出題人 000002093 住友化学工業株式会社 (22)出顧日 平成12年7月12日(2000.7.12) 大阪府大阪市中央区北8

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72)発明者 酒谷 能影

爱媛県新居浜市惣周町5番1号 住友化学

工業株式会社内

(72)発明者 小池 宏信

爱媛県新居浜市惣周町5番1号 住友化学

工業株式会社内

(74)代理人 100093285

弁理士 久保山 隆 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 オキシ硫酸チタンおよびそれを用いる酸化チタンの製造方法

(57)【要約】

【課題】 可視光線を照射することによって高い光触媒 活性を示す酸化チタンの製造方法およびその製造原料と しての無機チタン化合物を提供する。

【解決手段】 固体であり、かつ結晶構造が非晶質であるオキシ硫酸チタンと窒素含有塩基とを反応させ、得られた生成物を焼成する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体であり、かつ結晶構造が非晶質であって。 ることを特徴とするオキン硫酸チタン。

A PROPERTY OF THE PARTY OF

【請求項2】 請求項1記載のオキシ硫酸チタンと窒素 含有化合物とを反応させ 得られた生成物を焼成するこ とを特徴とする酸化チタンの製造方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の肩する技術分野】本発明は、オキシ硫酸チタン およびそれを用いる酸化チタンの製造方法に関するもの 10 であり、詳細には、可視光線の照射によって高い触媒活 性を示す酸化チタンの製造原料として有用なオキシ硫酸 チタンおよびそれを用いる酸化チタンの製造方法に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】酸化チタンが示す光触媒作用によって、 大気中の悪臭物質や水中の有機溶剤、界面活性剤を分解 除去することが検討されている。最近では、汎用性、利 便性から光源に可視光線を使った分解除去方法が注目され れ、可視光線を照射したときに高い触媒活性を示す酸化 20 チタンの開発が期待されている。

【0003】酸化チタンの製造方法として、例えば、チ タン塩化物、オキシ硫酸チタンのような無機チタン化台 物をアルカリで中和し、得られる水酸化チタンを焼成す る方法が知られている。

【0004】しかし、市販の四塩化チタンをそのままア ルカリで中和する方法では、可視光線の照射によって触 媒活性を示す酸化チタンを得ることは困難であった。-方、市販のオキシ硫酸チタンをアルカリで中和し、焼成 して得られる酸化チタンも、可視光線を照射したときの 触媒活性はあまり高くならなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、可視 光線を照射することによって高い光触媒活性を示す酸化 チタンの製造方法およびその製造原料としての無機チタ ン化合物を提供することにある。

100061

【課題を解決するための手段】本発明者等は、酸化チタ ンの製造原料である無機チタン化合物の内、オキシ硫酸 チタンについて検討を行った結果、本発明を完成するに 40 至った。

【1)1)17】すなわち本発明は、固体であり、結晶構造 が非晶質であることを特徴とするオキシ硫酸チタンを提 供するものである。

【0008】また、本発明は、前記のオキシ硫酸チタン と窒素含有化合物とを反応させ、得られた生成物を焼成 することを特徴とする酸化チタンの製造方法を提供する ものである。 in in in in in in in

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

オキシ硫酸チタンは、酸化硫酸チタン(エン) 、塩基性硫ノン 、、、 酸チタシまたは硫酸チタニルと呼ばれることもあり、T・ 1080,なる組成式を有し、その化学組成自体は公知 である。また、固体のものが市販されているが、それ は、Cu管球を用いたX線回折により、ブラッグ角25 に鋭いピークを示し、結晶性のものである。これに対 し、本発明で特定するオキシ硫酸チタンは、X線回折に よりピークを示さない非晶質のものである。また、本発 明のオキシ硫酸チタンは、結合水または付着水を有する ものであってもよく、組成式として、通常、下式(I) TiOSO, nH₂O (T)

[式(I)中、nは0~8を表す。) で示すことができ、 好ましくは、式(I)中のnは6以下である。

【1)() 1() 本発明のオキシ硫酸チタンは、例えば、市 販のオキシ硫酸チタンを水に溶解した後、95°C以下の エバボレーターにて水を除去してTiOSO。換算で5 ①重量%以上となるまで濃縮する方法で調製することが できる。

できる。

退縮時の温度が高くなるほど非晶質のもの割合 が小さくなり、100 ℃以上ではオキシ硫酸チタンの熱 加水分解が進行し、アナターゼ型の結晶構造を有する含 水酸化チタンが生成するため、非晶質のものを得ること が困難となる。 濃縮時の温度は80℃以下が好ましく、 また、温度があまり低くなると濃縮に要する時間が長く なるので60℃以上が適当である。

【1)()11】本発明のオキシ硫酸チタンは、可視光線を 照射することによって高い光触媒活性を示す酸化チタン の製造原料として有用である。この酸化チタンは、例え は、上で示した固体であって特定の結晶構造を有するオ キシ硫酸チタンに窒素含有化合物を添加し反応させ、生 成した水酸化チタンを焼成する方法によって製造するこ とができる。この窒素含有化合物の典型的なものは、ア ンモニアである。また、窒素含有化合物の他のものとし ては、例えば、尿素、グアニル尿素のような尿素化合 物、メチルアミン、エチルアミン、ジメチルアミン、ジ エチルアミン、トリエチルアミン、エチレンジアミン、 1. 2-プロパンジアミン、1,3-プロパンジアミ ン、nープチルアミン、secープチルアミン、ter t - プチルアミン、 ヘキシルアミン、オクチルアミ ン、ドデシルアミン、グリコシルアミン、モノエタノー ルアミン、フェニレンジアミン、ヒドロキシルアミン、 トリエタノールアミンのようなアミン化合物、ホルムア ミドのようなアミド化合物、アセトアミジン、グリコシ アミジンのようなアミジン化合物、グアニジン化合物、 セミカルバジドのようなヒドラジド化合物、ヒドラジ ン、フェニルヒドラジンのようなヒドラジン化合物、ア ジ化ナトリウム、ピロール、セミカルバゾン、ピペリジ ン、ピロリジン、ピリジン、アジリジン、ピリミジン、 プリン、ウラシル、アデエン、シトシシ、グアニン、ア・・・ ニリン、カルバミン酸アンモニウム。カルバミン酸エチ

50 ル、イントール、オキサゾール、ニコチン酸、ニコチン

酸アミド、ピコリン酸、メラミン等が挙げられる。 【0012】オキシ硫酸チタンと窒素含有化合物との反応は、水性媒体中、通常、60℃以下の温度で行われる。この際の反応温度は低いほど好ましく、例えば40℃以下、さらには20℃以下であり、−5℃以下が一層

で以下、さらには20℃以下であり。-5℃以下が一層 好ましい。また、得られる水酸化チタンの焼成は、30 0℃以上、さらには350℃以上で行うことが好まし く、600℃以下、さらには500℃以下で行うことが 適当である。

【0013】本発明の酸化チタンの製造方法では、通 高、粒子状酸化チタンが得られる。この酸化チタンはそ のまま光燥媒体として用いることができる。また、得ら れた粒子状酸化チタンを成形して成形体としたり、支持 体に塗布または被覆して用いることもできる。支持体に 塗布するとさには、粒子状酸化チタンを水、アルコール 類、ケトン類のような溶媒中に分散させたコーティング 液として用いることが好ましい。

【0014】酸化チタンを光触媒体として使用するときの具体例としては、可視光線を透過するガラス容器内に酸化チタンと被処理液または被処理気体等とを入れ、光 20 源を用いて酸化チタンに被長が430 nm以上である可視光線を照射する方法などが挙げられる。照射時間は、光源の光線の強度、および被処理液等の中の被処理物質の種類や量により適宜選択すればよい。用いる光源は、太陽光線、蛍光灯、ハロゲンランプ、ブラックライト、キセノンランプ、水銀灯などが適用できる。

[0015]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は本実施例に限定されるものではない。

実施例1

1しフラスコに水40gを入れた後、撹拌下、図1に表すX線回折スペクトルで示される結晶構造を有するオキシ硫酸チタン(添川理化学製)60gを添加し溶解した。この溶液を70℃のエバボレーターにより水を除むして濃縮した。得られた濃縮物は、乾燥状態の固体であって、T1OSO。4.5 H2Oなる組成式を有し、T1OSO。含有量が66宣量%であった。濃縮物のX線回折スペクトルを測定したところ、図2に示すように鋭いビークは観察されず、非晶質であることが確認された。なお、X線回折スペクトルは、X線回折装置(商品名:RADーIIA、理学電機工業製)を用いて、X線管球Cu、管電圧40kV、管電流35mA、発散スリット1度、散乱スリット1度、受光スリット0.30mm、サンプリング幅0.020度、走査速度2.00度/分の条件で測定した。

【0016】25%アンモニア水(試薬特級、和光純菜工業製)275gをフラスコに入れ、フラスコを-30 Cの冷媒で冷却し、アンモニア水を400rpmで観律しながら、そこに上で得られた濃縮物を93分で添加 し、引き続き4時間機律を続けた。その後、機絆を停止 して固形物を沈殿させた。この沈殿物を濾過、乾燥、洗 浄し、400℃の空気中で1時間焼成して粒子状酸化チ タンを得た。

【1)017】密閉式のガラス製反応容器(直径8 cm、 高さ10cm、容量約0.51)内に、直径5cmのガ ラス製シャーレを設置し、そのシャーレ上に、上で得ち れた粒子状酸化チタン(). 3gを置いた。反応容器内を 酸素と窒素との体積比が1:4である混合ガスで満た 10 し、アセトアルデヒドを13.4μmol封入し、反応 容器の外から可視光線を照射した。可視光線の照射に は、500甲キセノンランプ(商品名:オプティカルモ ジュレックスSX-UIS00XQ、ランプUXL-5 (1) SX、ウシオ電機製) に、波長約430 n m以下の 紫外線をカットするフィルター(商品名:Y-45、東 芝硝子製)と波長約830 nm以上の赤外線をカットす るフィルター(商品名:スーパーコールドフィルター、 ウシオ電機製)とを装着したものを光源として用いた。 可視光線の照射によりアセトアルデヒドが分解すると、 二酸化炭素が発生するので二酸化炭素の濃度を光音響マ ルチガスモニタ(1312型、INNOVA製)で経時 的に測定し、濃度変化より算出した二酸化炭素の生成速 度により、酸化チタンのアセトアルデヒドに対する光触 媒作用を評価した。この例における二酸化炭素の生成速 度は酸化チタン1gあたり156.66μmo1/hで あった。

[0018]比較例1

1しフラスコに水360gを入れた役。機拌下、実施例1で用いたと同じオキシ麻酸チタン(添川理化学製)90gを添加し溶解した。次いで、フラスコを氷水で冷却し、400rpmで機拌しながら、25%アンモニア水51gを約11分で滴下し、そのまま2時間機拌を続けた。その後、攪拌を停止して固形物を沈澱させた。この沈澱物を濾過。乾燥し、400℃の空気中で1時間焼成して粒子状酸化チタンを得た。得られた粒子状酸化チタンにつき、実施例1と同様にしてアセトアルデヒドに対する光分解作用を評価した。二酸化炭素の生成速度は酸化チタン1gあたり0.66μmo1/hであった。【0019】実施例2

・ 縦26mm、横48mmのガラス基板上に、実施例1で得られた粒子状酸化チタンをエタノール中に分散させて調製した分散液を塗布、乾燥して、酸化チタン膜を有するガラス基板Aを作製した。塗布前と塗布・乾燥後とのガラス基板の重量測定の結果より、ガラス基板A上の酸化チタン膜の重量は0.0399gであった。

【0020】密閉式のガラス製反応容器(直径8cm、高さ10cm、容量約0.5L)内にガラス基板Aを設置した。反応容器内を酸素と窒素との体積比が1:4である混合ガスで満たし、アセトアルデヒドを13.4μmo1封入し、反応容器の外から27W蛍光灯(商品

ションフライト ような 化三分子

ライテック製)により可視光線を照射した。(反応容器体に変換所の小針入し、西暦2000年5月3年日連町時から14年3月3年8月1日)に最から1 の二酸化炭素濃度を光音響マルチガスモニタ(1312 型、INNOVA製)で経時的に測定し、濃度変化より 算出した二酸化炭素の生成速度によって、ガラス基板A のアセトアルデヒトに対する光触媒作用を評価した。こ のときの二酸化炭素の生成速度は1.06 u m o 1/h であり、酸化チタン1gあたりの二酸化炭素の生成速度 は26.57mol/hであった。

[0021]比較例2

縦26mm、横48mmのガラス基板上に市販の酸化チ タン (商品名: P-25 デグッサ製) をエタノール中 に分散させて調製した分散液を塗布、乾燥して、酸化チ タン膜を有するガラス基板Bを作製した。塗布前と塗布 ・乾燥後とのガラス基板の重量測定の結果より、ガラス 基板B上の酸化チタン膜の重量は(). ()853gであっ tc.

【10022】実施例2において、ガラス基板Aに代え て、ガラス基板Bを設置した以外は同様にして、ガラス た。このときの二酸化炭素の生成速度は(). 30 µmo 1/1であり、酸化チタン1gあたりの二酸化炭素の生 成速度は3.52mol/hであった。

【0023】実施例3

縦28mm、横48mmのガラス基板上に実施例1で得 られた粒子状酸化チタンをエタノール中に分散させて調 製した分散液を塗布、乾燥して、酸化チタン膜を有する ガラス基板Cを作製した。塗布前と塗布・乾燥後とのガ ラス基板の重量測定の結果より、ガラス基板C上の酸化 チタン膜の重量は0.0689gであった。

【0024】密閉式のガラス製反応容器(直径8 cm、 高さ10 cm. 容量約0.5L)内にガラス基板Cを設 置した。反応容器内を酸素と窒素との体情比が1:4で

3時までの雨天の屋外に放置した。反応容器内の二酸化 炭素濃度をガスクロマトグラフィー (商品名:GC-9 A. 島津製作所製)を用いて測定し、 濃度測定より算出 した二酸化炭素の生成量によって、ガラス基板Cのアセ トアルデヒドに対する光触媒作用を評価した。このとき の二酸化炭素の生成量は11.3μmolであった。

[0025]比較例3

10 縦28mm、横48mmのガラス基板上に、市販の酸化 チタン(商品名: P-25、デグッサ社製)をエタノー ル中に分散させて調製した分散液を塗布、乾燥して、酸 化チタン膜を有するガラス釜板Dを作製した。塗布前と 塗布・乾燥後とのガラス基板の重量測定の結果より、ガ ラス基板D上の酸化チタン膜の重量は0.0795gで

【0026】実施例3において、ガラス基板Cに代え て、ガラス基板Dを設置した以外は同様にして、ガラス 基板Dのアセトアルデヒドに対する光分解作用を評価し 基板Bのアセトアルデヒドに対する光分解作用を評価し、20 た。このときの二酸化炭素の生成量は9、9μmolで あった。

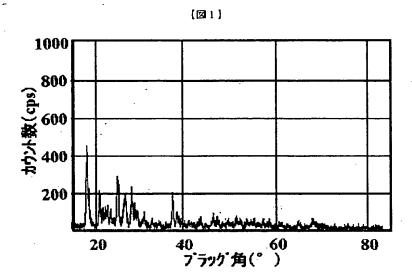
[0027]

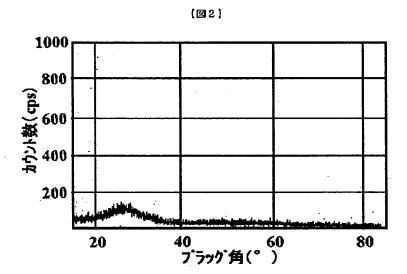
【発明の効果】本発明によるオキシ硫酸チタンは、可視 光線を照射することによって高い光触媒活性を示す酸化 チタンの製造原料として有用である。本発明の酸化チタ ンの製造方法によれば、可視光線を照射することによっ て高い触媒活性を示す光触媒用途に迫した酸化チタンを 製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 市販のオキシ硫酸チタンのX線回折スペクト

【図2】 本発明のオキシ硫酸チタンのX線回折スペク トル、





プロントページの続きとロシャベージの語を

ドターム(参考) 4C080 AA07 BB02 BB04 CC02 HH05 JJ04 KK08 LL02 MH02 QQ03 4G047 CA02 CA04 CB04 CB05 CC03 CD03 CD07 4G069 AA08 AA15 BA04A BA04B BA48A CA10 CA17 DA05 EA02Y FA08 FB30

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.